

2.3 投标货物分项报价明细表

单位：人民币元

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	单价	合计报价	制造厂家名称	产地
1	刻蚀机（介质层）	PlasmaPro 100 RIE	台	1	¥3,450,000.00	¥3,450,000.00	Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited T/A Oxford Instruments Plasma Technology	英国
2	电感耦合等离子 刻蚀机（化合物）	PlasmaPro 100 Cobra	台	1	¥4,250,000.00	¥4,250,000.00	Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited T/A Oxford Instruments Plasma Technology	英国
3	电感耦合等离子 体增强型化学气 相沉积系统	PlasmaPro 100 ICPCVD	台	1	¥4,240,000.00	¥4,240,000.00	Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited T/A Oxford Instruments Plasma Technology	英国

4	电子束蒸发系统	EXPLORER	套	1	¥3,260,000.00	¥3,260,000.00	DENTON VACUUM LLC	美国
合计总价：小写：¥15,200,000.00								
大写：人民币壹仟伍佰贰拾万圆整								

备注：1、报价应包括技术培训费、采购人厂验费、投标人缴纳的税费等招标文件要求投标人承担的费用。

2、合计金额应与《投标主要内容汇总表》中投标货物报价一致；

3、招标范围内的各种材料设备分别详列，应包含系统的购置、安装、调试、验收及售后服务等全部费用。

投标人：（盖电子签章）广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：（个人电子签章）



日期：2024 年 9 月 11 日